



EINLADUNG

ZUM SEMINAR: Plasma-Prozess-Technologie
TERMIN: 09. März 2017
VERANSTALTUNGSORT: SENTECH Instruments in Berlin-Adlershof

Sehr geehrte Damen und Herren,

SENTECH veranstaltet am 9. März 2017 ein anwendungsorientiertes Seminar über „Plasma-Prozess-Technologie“ in den Räumen von SENTECH Instruments in Berlin-Adlershof.

Auch dieses Jahr konnten wir wieder kompetente Referenten aus Industrie und Forschung gewinnen, die Ihnen zum Plasmaätzen und zur PECVD und ALD von ihren Erfahrungen berichten.

Aktuelle Themen wie das schädigungsarme Ätzen in der Sensorik, das tiefe Silizium Ätzen, das Abscheiden von Schichtsystemen mit ALD und erste Ergebnisse von Schichten mit räumlicher PEALD bei Normaldruck werden behandelt. Darüber hinaus berichten Mitarbeiter von SENTECH Instruments über Neuentwicklungen bei Vakuum Clustern und Applikationen.

Die Vorträge werden den Seminarteilnehmern soweit möglich nach der Veranstaltung zugesandt.

Gerne zeigen wir Ihnen im Anschluss an die Vortragsveranstaltung die Applikationslabore für Dünnschichtmesstechnik und Plasma Prozess Technologie sowie die Fertigungseinrichtungen bei SENTECH.

Das Seminarprogramm und das Anmeldeblatt finden Sie in den Anlagen.

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 238,00 incl. MwSt.

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per Fax oder per E-Mail zeitnah zu.

Wir freuen uns, Sie auf unserem Plasma Seminar bei SENTECH Instruments in Berlin-Adlershof begrüßen zu können

und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Ihr SENTECH-Team